BEST AVAILABLE COPY





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63157419 A

(43) Date of publication of application: 30.06.88

(51) Int. CI

H01L 21/30 G03F 7/20

(21) Application number: 61303987

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(22) Date of filing: 22.12.86

(72) Inventor:

NAKASUJI MAMORU

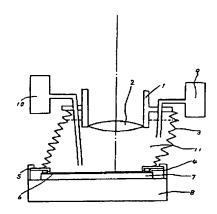
(54) FINE PATTERN TRANSFER APPARATUS

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve resolution by making use of a refraction index of liquid, on the occasion of transferring fine pattern using the light, by filling an optical path between the final lens and specimen with a liquid and reducing defocusing of light by refraction.

CONSTITUTION: A bellows 3 is attached to the outside of optical barrel 1, shielding the light progressing space from outside. The interior 11 of bellows 3 is filled with a liquid having a high refraction index and the liquid is sealed by an O ring 4 not to release to the outside. Here, a lens 2 is designed so as to match the refraction index to the specimen 6 with the refraction index of liquid. When refraction index of liquid is considered as n, wavelength becomes 1/n and n times of resolution can be obtained. Here, the specimen is fixed flat by a chuck plate 7 and the O ring is clamped by a tightening jig 5. The specimen can also be moved in the x and y directions by a stage 8. Upon completion of transfer, a purge apparatus 10 operates, exhausting the liquid, and thereby a wafer may be exchanged.



JEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 157419

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)6月30日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20

3 1 1

L - 7376 - 5F7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

9発明の名称 **微細パターン転写装置**

> 頤 昭61-303987 ②特

邻出 願 昭61(1986)12月22日

砂発 明 者 筋 繜

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

株式会社東芝 ①出 頭

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 則近 外1名 騫 佑 砂代 理 人

1. 発明の名称

敬細 パターン 転写装置

2. 特許請求の範囲

(1) 光あるいは紫外線で試料上に微細パターンを 転写する装置において、最終レンズと試料間の光 の通路を液体で減したことを特徴とする微細パタ ーン転写装置。

(2)レンズと試料間の空間に液体を高速で充満さ せあるいは高速でパージさせる袋匱を備えたこと を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の微細パ ターン転写装置。

(3)ベローズ及び〇リングで光の通路を含む空間 を密閉できることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記収の数細パターン転写装置。

3. 発明の詳細な説明

〔 発明の目的〕

(産薬上の利用分野)

この発明はサブミクロンパクーンをウェーハ等 の試料に形成する敬細パクーン転写装置に関する。

(従来の技術)

従来、光を用いて微細パターンを転写する場合 回折による限界があるため、閉口を大きくすると か、短波段の光を用いる等の工夫が行われている が十分とは言えないのが現状である。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような事情に強みなされたもので、 回折による光のポケを低波した微細パターン転写 装罐を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

従来、顕微鏡の対物レンズと試料間にオイル等 の液体を満たせは高解像になることは知られてい る。この原理をステッパーあるいはアライナに応 用する。この時間題になるのは、顕微鏡と異なり 試料は大きく視野も10■角程度と大きく且つ試 料とレンズ間の距離が大きいので液体をレンズと 試料間に如何にして保持するかが問題となる。さ らにステッパーの場合、試料をステップアンドリ ピートさせる必要がありこの対策も必要である。

BEST AVAILABLE COPY

特開昭63-157419(2)

本発明では高屈折率の液体を用い回折を小さくし、 〇リングとベローズで光の通る空間を密閉し液体を充満可能にし、ベローズでレンズと試料が動く余裕を作った。

(作用)

本発明に於いて、例えば屈折率が 1.5 の液体を用いれば被長が 1/1.5になり、回折が 1/1.5になるので、例えば 0.5 μmの解像度を持つ光学系を用いれば 0.3 3 μm に解像度を上げることができる。(実施例)

本発明の一実施例による微細パターンの転写装置の構造を第1図に示す。 光学系の銀筒1の外部にはベローズ3が取付けられ、光が通る空間と外部は遮断されている。 ベローズの内部11には高層折率の液体が満されていて、 〇リング4によって、外部へ離れないようシールされている。 レンズ 2 は試料 6 との間の空間の 屈折率が 液体の それに合うよう設計されている。 試料はチャック 板 7 によってフラットに固定され、 〇リングは締め具5で押えられている。 試料はステージ8 によって

× , y 方向に移動できる。 転写が完了すると、パージ装置 1 0 が作動して液体を追出し、ウェーハが交換される。 その後液体供給装置 9 が作動して液体を充満させた後転写が行われる。

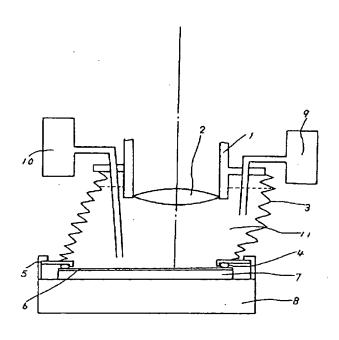
〔発明の効果〕

本発明によれば次の効果を変する。

- (1) 液体の屈折率を n とすると n 倍の解像力が得られる。
- (2) ベローズでシールされているため x y 方向に 移動が可能である。
- (3) 高速で液体をパージしたり、供給したりする 装置を持つのでスループットが落ちない。
- 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による転写装置の一奖 筋例の主要部を示す断面図である。

1 … 光学鏡筒、 2 … 最終レンズ、 3 … ベローズ、4 … O リング、 5 … O リング押え金具、 6 … 試料ウェーハ、 7 … チャック板、 8 … x y ステージ、9 … 液体供給装置、 1 0 … 液体パージ装置。



郑 1 図